



お客様各位

分析技術セミナーのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

日頃から各種化学分析装置をご使になっていると思いますが、この度 ICP 発光分光分析装置、ICP 質量分析装置及びマイクロウェーブ 試料前処理装置の基礎及び応用技術のセミナーを開催致します。

大変ご多忙とは存じますが、万障繰り合わせの上ご来場くださいますようお願い申し上げます。

敬具

平成25年4月

株式会社 大熊

記

◆日時と場所

日時：平成25年5月31（金） 13:00～16:30

場所：山陽ハイツ 東館 第1ホール

倉敷市有城1265

TEL 086-429-1111

◆参加費用 無料

◆定員 50名

◆お申込み方法

裏面の「分析技術セミナー参加申込書」に必要事項をご記入の上 FAXにてお申し込みください。

なお、定員になり次第締め切らせて頂きます。

あらかじめご了承ください。

◆プログラム

- 12:30～ 受付開始
- 13:00～13:10 ご挨拶
- 13:10～13:55 マイクロウェーブ試料分解法の基礎
～操作時の注意点から完全分解へのアプローチ～
- 13:55～14:00 休憩
- 14:00～15:00 ICP発光分光分析法の基礎
～干渉の基礎と各種対策、分析事例のご紹介～
- 15:00～15:15 休憩
- 15:15～16:15 ICP質量分析法の基礎
～干渉の種類とスペクトル干渉除去法、分析事例のご紹介～
- 16:15～16:30 質疑応答



開催協力

株式会社パーキンエルマージャパン



FAX 086-456-2057

株式会社 大熊 セミナー係 行

TEL : 086-455-8895 担当 三宅 正一郎

e-mail : seminar_20130531@k-okuma.co.jp

分析技術セミナー 参加申込書

参加の申し込みは FAX かメールにてお願いします。

※FAX でのお申込みの場合は 1 枚につき一名様でお願い致します。

メールでの参加申し込みは本書類の添付ではなく、下記項目と参加の意思の連絡だけで結構です。

名 前 :

勤務先 :

所属部署 :

TEL:

FAX:

住所 :

e-mail アドレス (必須) :

※今回ご記入頂いた個人情報は、今回のセミナーの連絡以外の目的に使用することはありません。

※参加受付確認について

受付確認は e-mail にてご連絡致しますので必ず e-mail はご記入して下さい。

★本セミナー紹介の分析に関して事前にご質問がある場合ご記入ください (テーマ以外のことでも結構です)

※今回のセミナーに参加できないお客様へ

タイトルの「参加申込」を「資料請求」に訂正の上、ご希望の内容にチェックを入れて FAX 送信してください。

セミナー資料を送付してほしい

カタログを送付してほしい (以下選択ください)

分析機器セクションガイド ICP 発光分光分析装置 Optima8X00 シリーズ

ICP 質量分析装置 NexION300 シリーズ マイクロウェーブ 前処理システム

その他パーキンエルマー製品 ()

(株) 大熊

